

第36回春季講演大会プログラム（ものづくり発表）

プログラムNO	開始時間	終了時間	分野	著者	所属	演題名
25B1-01	9:00	9:20	設計技術	小林由一,中道貴則,牧原孝史,西元良匡	株式会社図研	全体最適を可能にするCR-8000 MEMS Designer のご紹介
25B1-02	9:20	9:40	プロセス技術	中川翔太,江田哲朗,白井友貴,岸本一喜	株式会社JCU	高面均性ビアフィリングめっきプロセス
25B1-03	9:40	10:00	プロセス技術	松井康介 ¹ ,三宅裕子 ¹ ,鳥成優一郎 ¹ ,渡口繁 ² ,北村朱里 ² ,渡邊秀樹 ² ,清水智弘 ³ ,新宮原正三 ³ ,元吉真 ⁴	株式会社東設 ¹ ,メルテックス株式会社 ² ,関西大学 ³ ,東北マイクロテック株式会社 ⁴	Φ8インチ極深孔TSV基板への無電解バリアシードめっき膜の形成
25B2-01	10:20	10:40	検査・試験・信頼性評価技術	森本裕一,西川太平,菊池郁織,田中浩和	エスペック株式会社	新たな伝熱方式を用いた熱的環境中の電子基板の各種特性評価
25B2-02	10:40	11:00	部品、各種ICパッケージのほか、パワー素子、LEDランプ、太陽電池、二次電池、燃料電池、ディスプレイ等	長野英晃,君島孝一	株式会社ADEKA	リチウムイオン二次電池用グラフェン分散液の開発